

**НЕРАВНОВЕСНЫЕ СОСТОЯНИЯ,  
ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИК ПОДСВЕТКОЙ  
В СПЛАВАХ  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$  ( $x \sim 0.22$ )  
С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ИНДИЯ**

Акимов Б. А., Албул А. В., Никорич А. В., Широкова Н. А.,  
Рябова Л. И.

Исследованы гальваномагнитные эффекты и неравновесные состояния, индуцированные быстрым охлаждением и ИК подсветкой с помощью теплового источника в сплавах  $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$  с содержанием индия  $C_{In}$  от  $\sim 0.01$  до  $\sim 0.2$  ат% в магнитных полях до 60 кЭ при температурах  $4.2 < T < 300$  К.

Установлена зависимость положения уровня Ферми от  $C_{In}$ , соответствующая эффекту «мягкой стабилизации» химического потенциала при 4.2 К и переходу металл—диэлектрик при увеличении концентрации примеси. Показано, что кинетика спада концентрации неравновесных электронов  $\Delta n = n(t) - n_0$  и проводимости  $\Delta \sigma = \sigma(t) - \sigma_0$  описывается функциями вида  $\Delta n \sim t^{-\alpha}$ ,  $\Delta \sigma \sim t^{-\beta}$ , причем коэффициенты  $\alpha$ ,  $\beta$  монотонно увеличиваются с ростом  $C_{In}$  от  $\sim 0.1$  до  $\sim 0.25$ . Обнаружен новый тип осцилляций — осцилляционная зависимость мгновенного времени релаксации  $\tau_{mg} = \Delta n / |\partial \Delta n / \partial t|$  концентрации неравновесных электронов от магнитного поля. Сложный вид таких осцилляций связывается с осциллирующим характером плотности состояний и спиновыми эффектами при туннелировании пар электронов сквозь барьер  $W$ , разделяющий зонные и примесные состояния в  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ .

Среди многообразия электрофизических свойств сплавов  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$  [1] можно выделить два основных: эффект стабилизации положения уровня Ферми  $\epsilon_F$  [1] как на фоне разрешенного спектра, так и в запрещенной зоне [2] и существование барьера  $W$  между зонными и примесными состояниями, обусловливающего долговременные релаксационные процессы (ДРП) и задержанную фотопроводимость (ФП) [3–6] при низких температурах  $T < 20$  К (см. также ссылки к перечисленным работам). Согласно представлениям, развитым в работах [7–10], наличие барьера  $W$  в конфигурационном пространстве обусловлено захватом и выбросом пар электронов с ян-теллеровских центров (ЯТЦ), роль которых могут выполнять точечные дефекты типа вакансий Te. Параметры ЯТЦ для epitаксиальных слоев  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$  с  $x \sim 0.23$  предложены в работе [10]. Однако два обстоятельства осложняют использование такой точной модели, по крайней мере, для массивных образцов с достаточно высоким содержанием индия. Во-первых, в дефектном кристалле может существовать разброс параметров примесных центров [11], который, по-видимому, ответствен за то, что кинетика спада ФП описывается гиперболической функцией  $\Delta \sigma / \sigma_0 \sim t^{-\beta}$ , где параметр  $\beta$  зависит от степени возбуждения системы, изменяясь в пределах от 0.3 до 2 [4]. Во-вторых, в сплавах  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$  может иметь место корреляция в перестройке ЯТЦ посредством электрических и деформационных полей [12, 13]. Отметим также, что кинетика спада ФП резко различна в пленках  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$  [6] и в массивных образцах тех же материалов [4].

Очевидно, что для разделения перечисленных эффектов и выявления характера ДРП в массивных кристаллах требуются исследования наиболее разбавленных примесных подсистем. Ранее [4, 5, 13] кинетика ДРП и задержанной ФП изучалась в сплавах с  $C_{In}$  от 0.2 до 2.6 ат%. В настоящей работе исследованы образцы с содержанием индия  $C_{In}$  от  $\sim 0.01$  до  $\sim 0.2$  ат%. Выбор состава сплава

## Характеристики исследованных образцов

№ образца	$C_{In}$ в шихте, ат%	$C_{In}$ по анализу, ат%	Удаленность от начала слитка, мм	T = 4.2 K			$N_{In}$ , см <sup>-3</sup>	$\alpha$	$\beta$
				$\rho$ , Ом · см	$n$ , см <sup>-3</sup>	$n_{max}$ , см <sup>-3</sup>			
1	0.4	—	3	99	—	—	—	—	—
2	0.4	0.2	5	1.3	$6.7 \cdot 10^{13}$	$6 \cdot 10^{17}$	$6.3 \cdot 10^{19}$	0.25	0.16
3	0.4	—	12	$5.8 \cdot 10^{-2}$	—	—	—	—	—
4	0.4	—	27	$5.4 \cdot 10^{-4}$	$1.4 \cdot 10^{17}$	—	—	—	—
5	0.1	0.1	5	$5.3 \cdot 10^{-4}$	$1.2 \cdot 10^{17}$	$2 \cdot 10^{18}$	$2.7 \cdot 10^{19}$	0.19	0.10
6	0.1	—	17	$3.4 \cdot 10^{-4}$	$3.4 \cdot 10^{18}$	—	—	—	—
7	0.01	0.015	5	$1.2 \cdot 10^{-3}$	$1.7 \cdot 10^{18}$	$1 \cdot 10^{18}$	$4.5 \cdot 10^{18}$	0.11	0.08
8	0.01	0.008	17	$8.3 \cdot 10^{-4}$	$2.5 \cdot 10^{16}$	—	$2.4 \cdot 10^{18}$	—	—

по содержанию SnTe ( $x \sim 0.22$ ) обусловлен тем, что именно вблизи этой точки уровень стабилизации  $\varepsilon_F$  совпадает с краем зоны проводимости [2]. При этом можно ожидать наибольшей «чувствительности» гальваномагнитных характеристик к содержанию In в сплаве и не только проследить за изменением кипетики ФП, но и определить границы стабилизации положения  $\varepsilon_F$ .

1. Исследованные образцы. Сплавы Pb<sub>0.78</sub>Sn<sub>0.22</sub>Te(In) с различным содержанием индия выращивались методом зонной сублимации. Легирование In осуществлялось в процессе синтеза материала-источника. Содержание In в образцах контролировалось методом искровой масс-спектрометрии с относительной точностью  $\sim 30\%$ . Данные о содержании In в каждом образце представлены в таблице. Содержание SnTe в сплаве определялось с помощью микрозондового анализатора с абсолютной точностью  $\pm 0.3$  ат%. В пределах этой ошибки все исследованные образцы имеют состав  $x \approx 0.22$  и обладают проводимостью  $n$ -типа.

Слитки длиной до 30 мм и диаметром  $\sim 10$  мм ориентировались по сколу, соответствующему кристаллографическому направлению типа <100>. Затем с помощью электроэрозии из них вырезались шайбы толщиной  $\sim 0.9$  мм на различном удалении от носика слитка (см. таблицу), что позволило получить образцы с более плавной вариацией  $C_{In}$ , поскольку величина  $C_{In}$  уменьшается в процессе роста кристалла. Рабочие образцы в виде прямоугольников с ребрами, параллельными направлениям типа <100>, имели размеры  $5 \times 0.8 \times 0.8$  мм. Для изучения неравновесных состояний, индуцированных ИК подсветкой, когда было необходимо достижение равномерного по объему фотовозбуждения, использовались образцы размером  $3 \times 0.5 \times 0.16$  мм. Резка таких образцов производилась вольфрамо-рениевой проволокой  $\varnothing 0.08$  мм. Нарушенный слой удалялся полирующим травителем HBr+Br<sub>2</sub>. Методика нанесения контактов к образцам и проведения измерений подробно описана в работах [2, 4, 5].

Поскольку заметная ФП сплавов Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te(In) появляется при температуре теплового источника  $T^* \sim 15$  К [4], при исследовании неравновесных состояний, созданных «быстрым» охлаждением, особое внимание обращалось на то, чтобы образец, находящийся в экранирующей камере, охлаждался последним.

2. Результаты измерений. Температурные зависимости удельного сопротивления первых четырех образцов в темноте ( $T^* - T$ ) и при подсветке в масштабе  $\lg \rho / (1/T)$  представлены на рис. 1. Для образцов 1–3 в области промежуточных температур  $15 \leq T \leq 40$  К наблюдается активационный участок  $\rho \sim \exp(\varepsilon_A/2kT)$ . Энергия активации  $\varepsilon_A$  (см. таблицу) падает с ростом расстояния от носика слитка до образца (или с уменьшением  $C_{In}$ ). Для образца 4 и всех остальных образцов зависимости  $\lg \rho / (1/T)$  имеют металлический характер во всей рассматриваемой области температур.

Отдельного описания требуют низкотемпературные участки кривых. Дело заключается в том, что при охлаждении полупроводника с барьером  $W \sim 20$  мэВ [5] между примесными состояниями и зонными, когда времена жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ) увеличиваются ( $\tau \sim \exp W/kT$ ), а равновесная концентрация уменьшается ( $n \sim \exp \varepsilon_A/2kT$ ), при конечной скорости охлаждения  $dT/dt$  в зоне проводимости «замораживается» некоторая остаточная концентрация ННЗ. Естественно, что в такой ситуации вид функций

$n(T)$  и  $\rho(T)$  будет зависеть от параметра  $|\partial T / \partial t|$ . Поскольку для исследования ДРП и ФП требуется знание точной равновесной концентрации электронов и проводимости, в настоящей работе сняты соответствующие зависимости при различных скоростях охлаждения образцов. В эксперименте камера с образцом охлаждалась от 20 до 4.2 К за время от 0.1 до 30 мин (см. цифры справа на рис. 1). Экспериментальные точки на рис. 1 соответствуют значениям  $\rho$ , снятых при отогреве образцов после процедуры охлаждения. Отогрев производился со скоростью  $\partial T / \partial t \sim 1$  К/мин. Видно, что для самого высокомоного образца 1 разброс значений  $\rho$  при 4.2 К достигает порядка величины. Значения концентрации электронов  $n$  и их подвижности  $\mu$  при 4.2 К для образца 1 составляют

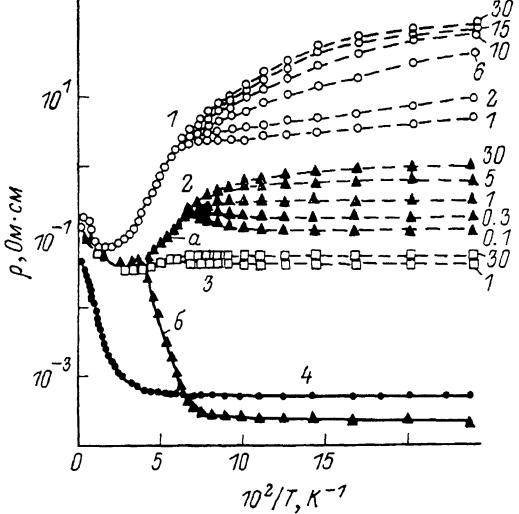


Рис. 1. Типичные зависимости  $\lg \rho(1/T)$  для исследованных сплавов в условиях экранировки (кривая  $a$  для образца 2 и остальные кривые) и при подсветке (кривая  $b$ ,  $T^*=25$  К), снятые при различных скоростях охлаждения образца.

1—4 — номера образцов; цифры справа — время охлаждения образцов от 20 до 4.2 К (в мин).

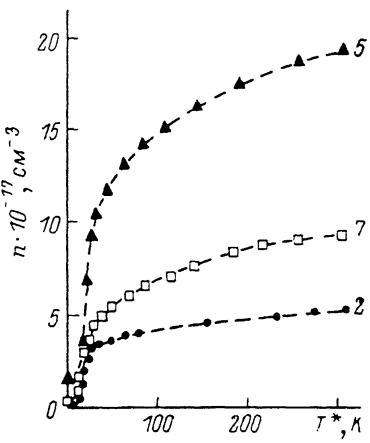


Рис. 2. Зависимости квазистационарной концентрации ННЗ в зоне проводимости от температуры  $T^*$  теплового источника.

2, 5, 7 — номера образцов.  $T = 4.2$  К.

соответственно  $6.7 \cdot 10^{13}$  см $^{-3}$ ,  $950$  см $^2$ /В·с при минимальной скорости охлаждения и  $1 \cdot 10^{14}$  см $^{-3}$ ,  $3.8 \cdot 10^4$  см $^2$ /В·с при наиболее быстром охлаждении. С увеличением номера образца указанная разница уменьшается и для образцов 4—8, обладающих металлической проводимостью, зависимости  $\rho(T)$  и  $n(T)$  практически не меняются при вариации скорости охлаждения. В таблице для всех образцов приведены величины  $\rho$  и  $n$  при 4.2 К, наиболее близкие к равновесным.

Под действием подсветки от теплового источника, находящегося на расстоянии  $\sim 100$  мм от образца в экранирующей камере, концентрация ННЗ в зоне проводимости резко возрастает. При фиксированной температуре  $T^*$  после длительного переходного процесса в образце устанавливается квазиравновесная концентрация электронов, зависимость которой от величины  $T^*$  ( $T=4.2$  К) показана на рис. 2. Величина  $n$  определялась в каждом образце в магнитном поле  $H=4$  кЭ. Значения максимальной концентрации ННЗ при высоких температурах  $T^*$  источника, когда перегрев образца не превышает  $\sim 0.5$  К, представлены в таблице. Там же для сравнения указана концентрация индия  $N_{In}$  в образцах, пересчитанная из результатов анализа. Типичная температурная зависимость удельного сопротивления при фиксированной температуре  $T^*$  показана рис. 1 (кривая  $b$ ) на примере образца 2. Отношение темнового ( $T^*=T$ ) сопротивления к световому при 4.2 К падает по мере увеличения равновесной концентрации электронов в образце от  $\sim 10^4$  для образца 1 до  $\sim 10$  для образца 6. Зависимости  $\lg \rho(1/T)$  в темноте и при подсветке резко различаются между собой в области температур  $T < T_c \approx 25$  К (рис. 1), причем значения  $T_c$  практически не изменяются от образца к образцу, т. е. не зависят от  $C_{In}$ . Интересно

отметить, что те же зависимости, снятые при различных скоростях охлаждения, заметно расходятся при меньшей температуре  $\sim 15$  К (рис. 1). Неравновесные состояния, индуцированные быстрым охлаждением и ИК подсветкой, различаются также и по виду магнитосопротивления образца. В первом случае относительные изменения магнитосопротивления  $\Delta \rho / \rho_0 (H)$  спрямляются в масштабе  $H^{\frac{1}{2}}$  в области полей  $1 \leq H \leq 20$  кЭ и в масштабе  $H^2$  в полях  $H \geq 25$  кЭ, причем при наиболее быстром охлаждении величина  $\Delta \rho / \rho_0$  достигает  $\sim 25$  в поле  $H=50$  кЭ. При ИК подсветке с ростом  $T^*$  эта же величина резко падает, и при концентрациях ННЗ  $n \geq 5 \cdot 10^{15}$  см $^{-3}$  во всех сплавах наблюдаются осцилляции Шубникова—де-Гааза.

Экспериментальные данные показывают, что возможные отклонения темновой концентрации электронов  $n_0$  и проводимости  $\sigma_0$  (см. таблицу) от равновесных значений не вносят существенных ошибок в описание характеристик ДРП спада ФП, поскольку величины  $n_0$  для высокоомных образцов малы по сравнению с концентрацией ННЗ, а для образцов с металлической проводимостью  $\sigma_0$ ,  $\sigma_0$  определяются с большой точностью.

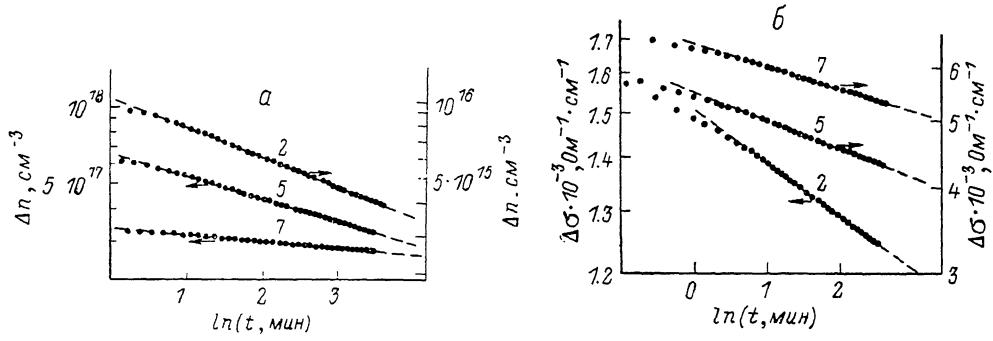


Рис. 3. Кинетика спада концентрации ННЗ  $\Delta n = n(t) - n_0$  (а) и проводимости  $\Delta \sigma = \sigma(t) - \sigma_0$  (б) при  $T = 4.2$  К.

$T^* = 20$  К. 2, 5, 7 — номера образцов.

Кинетика спада ФП  $n(t)$  и  $\sigma(t)$  изучалась при вариации магнитного поля  $H$ , температуры и степени возбуждения системы  $T^*$ . Температура угольного сопротивления, служащего тепловым источником излучения, падает до 4.2 К при выключении протекающего через него тока за  $\sim 3$  с, что служит определенным методическим ограничением. В связи с этим не представляется возможным описать наблюдающийся первоначально довольно быстрый скачок (спад) концентрации ННЗ при выключении ИК облучения в момент  $t=0$ . При  $t \geq 0.5$  мин зависимости  $\Delta n = n(t) - n_0$ , измеренные в поле  $H=4$  кЭ, и зависимости  $\Delta \sigma = \sigma(t) - \sigma_0$  при  $H=0$  при совершенно одинаковых условиях возбуждения представлены соответственно на рис. 3, а, б. Как видно из приведенных данных, эти зависимости при  $t \geq 3$  мин с большой точностью описываются функциями вида  $\Delta n \sim At^{-\alpha}$ ,  $\Delta \sigma \sim Bt^{-\beta}$ , где  $A$ ,  $B$  — константы. Наблюдается четкая корреляция между показателем степени  $\alpha$ ,  $\beta$  и содержанием In в сплаве (см. таблицу). С ростом  $C_{In}$  коэффициенты  $\alpha$ ,  $\beta$  возрастают, оставаясь в рамках соотношения  $\alpha > \beta$ . Следует отметить также, что найденные параметры  $\beta$  для сплавов с  $C_{In} < 0.2$  ат% значительно меньше, чем те же величины для сплавов Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te(In) ( $0.23 \leq x \leq 0.28$ ) с  $C_{In} \approx 0.5$  ат% [4]. При этом в образцах, исследованных в настоящей работе, как  $\alpha$ , так и  $\beta$  очень слабо зависят от степени возбуждения ( $\Delta n$  или  $T^*$ ), оставаясь постоянными с точностью  $\sim 15\%$ . С ростом температуры образца при  $T < 20$  К темп релаксации резко ускоряется и параметр  $\beta$  увеличивается. Например, для образца 1 при  $T=19$  К он составляет  $0.50 \pm 0.02$ , что противоречит данным работы [6], где для пленок Pb<sub>0.75</sub>Sn<sub>0.25</sub>Te(In) найдено значение  $\beta=1$ .

Важную информацию о каналах и темпе релаксаций задержанной ФП могут дать измерения в квантующем магнитном поле, так как при вариации  $H$  плотность состояний в зоне проводимости претерпевает осцилляционные из-

менения. Поскольку концентрация ННЗ в процессе релаксации плавно изменяется, в фиксированном поле  $H$  можно ожидать немонотонного изменения темпа релаксаций в зависимости от времени. Найдено, однако, что зависимости  $n(t)$  при всех значениях  $H$  описываются функцией вида  $n(t) \sim Bt^{-\beta}$ , где параметр  $\beta$  с ростом  $H$  уменьшается не более чем на 10 %. Вместе с тем немонотонной функцией  $H$  являются значения  $\Delta n$  в любой выбранный момент времени  $t \geq 2$  мин после выключения (при  $t=0$ ) фиксированного облучения образца. Эксперимент ставился следующим образом. Вначале в соленоиде, в центре которого располагался образец, создавалось и фиксировалось магнитное поле  $H$ , параллельное кристаллографической оси типа  $\langle 100 \rangle$ . Затем температура  $T^*$  теплового источника увеличивалась до 300 К и через  $\Delta t=3$  мин, в течение которых величина  $n$  увеличивалась до насыщения, ток через источник выключался. Фиксировались значения  $\Delta n(t)$  в течение  $\sim 30$  мин после выключения облучения. В семействе кривых  $\Delta n(t, H)$ , полученных при увеличении  $H$  от 0 до 60 кЭ, выделялось некоторое значение концентрации  $n^*$ . Величина  $n^*$  могла быть рассчитана с достаточной точностью, поскольку коэффициент Холла в неравновесном состоянии не зависел от  $H < 60$  кЭ. При выбранном значении по экспериментальным кривым  $\Delta n(t, H)$  вычислялось мгновенное время релаксации

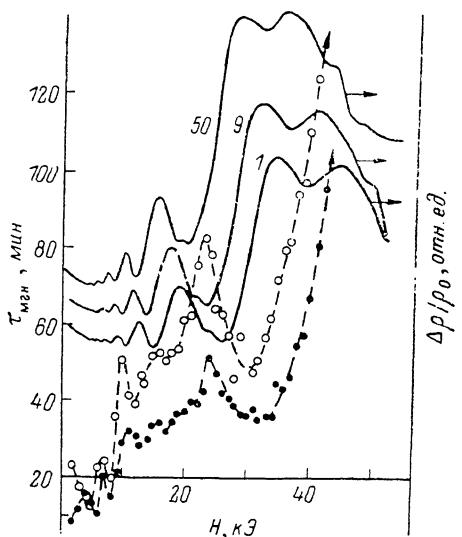


Рис. 4. Вид осцилляций магнитосопротивления (сплошные кривые) и мгновенного времени релаксации концентрации ННЗ (штриховые) для сплава 7.

$\tau_{\text{маг}} = \Delta n / |\partial \Delta n / \partial t|$  и строилась зависимость  $\tau_{\text{маг}}(H)$ . Типичные такие зависимости представлены на рис. 4 (штрихи) для образца 7 при  $n^* = 2.6 \cdot 10^{17}$  (светлые кружки) и  $2.7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  (темные кружки). Точность определения  $\tau_{\text{маг}}$  составляет  $\sim 15-20\%$ . Описанная процедура измерений позволяет единственным способом оценить темп релаксаций в зависимости от  $H$  при фиксированной концентрации ННЗ в зоне проводимости. Как видно из приведенных данных, величина  $\tau_{\text{маг}}$  является осциллирующей функцией магнитного поля на фоне общего сильного увеличения  $\tau_{\text{маг}}$  с ростом  $H$ . Для сравнения на том же рисунке показаны осциллирующие части магнитосопротивления, записанного по истечении 1, 9 и 50 мин (см. цифры у кривых) после выключения подсветки ( $T^* = 300$  К,  $\Delta t = 3$  мин), в конфигурации  $H \parallel \langle 100 \rangle$ , при  $T = 4.2$  К.

**3. Обсуждение результатов.** Прежде всего заметим, что без специального легирования индием выращенные сплавы  $\text{Pb}_{0.78}\text{Sn}_{0.22}\text{Te}$  обладают концентрацией носителей заряда  $n$ ,  $p < 10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Таким образом, во всех исследованных образцах, кроме 8, имеет место стабилизация химического потенциала относительно введения дополнительных примесей [1, 14]. Сопоставление величин  $N_{\text{In}}$  и  $n_{\text{max}}$  (см. таблицу) показывает, что количество примесных центров, определяющих примесную ФП и стабилизацию  $\epsilon_F$ , вполне сопоставимо с количеством атомов In. По данным работы [2], уровень стабилизации  $\epsilon_F$  с ростом содержания SnTe сдвигается со скоростью  $\partial \epsilon_F / \partial x \simeq 3 \text{ мэВ/ат\%}$  относительно края зоны проводимости. Так как величина  $x$  в исследованных монокристаллах определяется с точностью  $\pm 0.3 \text{ ат\%}$ , исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в сплавах  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{In})$  в отличие от  $\text{PbTe}(\text{In})$  происходит «мягкая» стабилизация положения уровня Ферми: равновесная концентрация электронов в зоне проводимости слабо уменьшается с ростом  $C_{\text{In}}$ . Количественное описание зависимости  $\epsilon_F(C_{\text{In}})$  в настоящее время провести не удается из-за низкой точности определения величины  $C_{\text{In}}$ . Однако экспериментально обнаруженное качественное различие зависимостей  $\lg \rho(1/T)$  в образцах с высоким ( $\sim 0.2 \text{ ат\%}$ )

и низким ( $\sim 0.01$  ат%) содержанием индия определено указывает на то, что в сплавах  $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$  имеет место переход металл—диэлектрик с увеличением  $C_{In}$ . В рамках модели ЯТЦ эффект «мягкой» стабилизации может быть описан только с учетом разброса параметров ЯТЦ, который должен приводить к сдвигу  $\epsilon_F \sim 10$  мэВ.

Для теоретического описания кинетики спада ФП в пленках  $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$  авторы работы [6] обосновали применение уравнения бимолекулярной реакции  $dn/dt \sim n^2$ , приводящее к гиперболической релаксации  $\Delta n \sim t^{-1}$ . Однако это уравнение можно использовать только для ННЗ, описываемых невырожденной статистикой. Для больших концентраций ННЗ, функция распределения  $f(\epsilon)$  которых описывается статистикой Ферми при низких температурах, с учетом возможности захвата на ЯТЦ, двух электронов с энергиями  $\epsilon$  и  $\epsilon'$  релаксационное уравнение для наиболее вероятного [6] канала рекомбинации можно записать в виде

$$-dn/dt = N_{In} \int \int w(\epsilon, \epsilon') f(\epsilon) f(\epsilon') \rho(\epsilon) \rho(\epsilon') d\epsilon d\epsilon',$$

где  $\rho(\epsilon)$  — плотность состояний в зоне проводимости, а  $w(\epsilon, \epsilon')$  — вероятность захвата двух электронов из зоны проводимости на ЯТЦ. Осцилляции плотности состояний  $\rho(\epsilon)$  в квантующем магнитном поле должны приводить к осцилляционной зависимости  $\tau_{\text{врп}}(H)$ . Вместе с тем вид этих особенностей определяется еще одним обстоятельством. Дело заключается в том, что в квантующем магнитном поле, когда под уровнем Ферми находится последняя подзона Ландау 0-, газ носителей заряда полностью поляризован. И, поскольку на ЯТЦ локализуются два электрона с противоположным спином, величина  $w(\epsilon, \epsilon')$  уменьшается, что, по-видимому, и объясняет общее резкое увеличение  $\tau_{\text{врп}}$  в сильных полях  $H$ . В промежуточных полях величина  $w(\epsilon, \epsilon')$  модулируется тем же эффектом спиновой поляризации, что и накладывает свой отпечаток на вид осцилляций  $\tau_{\text{врп}}(H)$ .

При интерпретации экспериментальных данных следует разграничить несколько временных интервалов. Наиболее короткие времена релаксации ( $\sim 10$  мс) в модели ЯТЦ связываются с захватом ННЗ с метастабильных одноэлектронных состояний в локализованные на ЯТЦ [9, 10]. При больших значениях  $\Delta n/n_0$  доля электронов, совершающих указанный переход, незначительна. При промежуточных временах ( $t < 1$  мин) основную роль, по-видимому, играет резкая зависимость  $w(\epsilon, \epsilon')$  от степени выведения системы из состояния равновесия ( $n - n_0$ ), когда квазиуровень Ферми сравним с величиной барьера  $W$  между пустыми и двухэлектронными состояниями ЯТЦ [5]. При больших временах ( $t > 2$  мин) релаксации при всех условиях являются гиперболическими. Коэффициенты  $\beta$ , а практически не зависят от  $H$  или от плотности состояний на уровне Ферми и в большой степени определяются величиной  $C_{In}$ . Аналогичный закон релаксации прослеживается в аморфных полупроводниках [15]. При этом коэффициент  $\alpha$  является так называемым дисперсионным параметром. Полученные данные явно указывают на то, что наиболее долговременные релаксации в  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$  определяются переходами между примесными центрами с дисперсией параметров и корреляцией этих центров, а осцилляции  $\tau_{\text{врп}}(H)$ , наблюдавшиеся при больших  $t$ , являются отдаленным последствием осцилляций  $\rho(\epsilon)$ ,  $w(\epsilon, \epsilon')$  и темпа релаксации при  $t < 2$  мин.

Авторы благодарят Б. А. Волкова и О. А. Панкратова за плодотворные дискуссии и Э. Н. Аидриканис за проведение масс-спектрального анализа.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Кайданов В. И., Равич Ю. И. Глубокие и резонансные состояния в полупроводниках типа  $Al^IVB^VI$ . — УФН, 1985, т. 145, в. 1, с. 51—86.
- [2] Акимов Б. А., Рябова Л. И., Яценко О. Б., Чудинов С. М. Перестройка энергетического спектра в сплавах  $Pb_{1-x}Sn_xTe$  с примесью In при изменении их состава и под давлением. — ФТП, 1979, т. 13, в. 4, с. 752—759.
- [3] Вул Б. М., Воронова И. Д., Калюжная Г. А., Мамедов Т. С., Рагимова Т. Ш. Особенности явлений переноса в  $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$  с большим содержанием индия. — Письма ЖЭТФ, 1979, т. 29, в. 1, с. 21—25.

- [4] Akimov B. A., Brandt N. B., Klimonskiy S. O., Ryabova L. I., Khokhlov D. R. — Phys. Lett. A, 1982, v. 88, N 9, p. 483—486.
- [5] Акимов Б. А., Брандт Н. Б., Рябова Л. И., Соковишин В. В. Долговременные релаксационные процессы, индуцированные квантующим магнитным полем в металлической фазе сплавов  $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$ . — ЖЭТФ, 1984, т. 87, в. 4, с. 1349—1360.
- [6] Martinez A., Santiago F., Davis J. L., Houston B. — J. Appl. Phys., 1985, v. 58, N 12, p. 4618—4620.
- [7] Волжков Б. А., Панкратов Б. А. Ян-теллеровская неустойчивость кристаллического окружения точечных дефектов в полупроводниках  $A^4B^6$ . — ДАН СССР, 1980, т. 255, в. 1, с. 93—97.
- [8] Волжков Б. А., Панкратов О. А. Электронная структура точечных дефектов в полупроводниках  $A^4B^6$ . — ЖЭТФ, 1985, т. 88, в. 1, с. 280—293.
- [9] Засавицкий И. И., Мацоашвили Б. Н., Панкратов О. А., Трофимов В. Т. Двухэлектронный захват и параметры ян-теллеровского центра в  $Pb_{1-x}Sn_xTe : In$ . — Письма ЖЭТФ, 1985, т. 42, в. 1, с. 1—6.
- [10] Засавицкий И. И., Матвеенко А. В., Мацоашвили Б. Н., Трофимов В. Т. Спектр фотопроводимости эпитаксиальных слоев  $Pb_{1-x}Sn_xTe : In$ . — ФТП, 1986, т. 20, в. 2, с. 214—220.
- [11] Панкратов О. А., Фойгель М. Г. Фотопроводимость твердых растворов  $Pb_{1-x}Sn_xTe : In$ . — ФТП, 1984, т. 18, в. 7, с. 1203—1209.
- [12] Драбкин И. А., Мойжес Б. Я. О фотопроводимости  $Pb_{1-x}Sn_xTe$ , легированного In. — ФТП, 1983, т. 17, в. 6, с. 969—972.
- [13] Акимов Б. А., Албул А. В., Никорич А. В., Рябова Л. И., Хохлов Д. Р. Фотоэлектрические явления в сплавах  $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$  с различным содержанием индия. — ФТП, 1984, т. 18, в. 10, с. 1778—1783.
- [14] Бушмарина Г. С., Грузинов Б. Ф., Драбкин И. А., Лев Е. Я., Юнеев В. М. Особенности легирующего действия In в SnTe. — ФТП, 1984, т. 18, в. 12, с. 2203—2208.
- [15] Klafter J., Blume A., Zumofen G. — Phil. Mag. B, 1986, v. 53, N 1, p. L29—L34.

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова

Получена 13.03.1987  
Принята к печати 16.06.1987